

## Projektwerkstatt „Sensorik“ – 27. November 2018, SAB

Uwe Beier Adenso  <b>Innovative Eingabegeräte aus flexibler Elektronik</b>	Platz 2 (10 Punkte)	Hans-Joachim Koriath Fraunhofer IWU  <b>Intelligentes Sensornetzwerk zur dezentralen Steuerung von Werkzeugmaschinen</b>	3 Punkte
Volkhard Beyer Fraunhofer EAS IIS  <b>Structure-Integrated Wireless Sensor Technology</b>	Platz 5 (5 Punkte)	Hans-Peter Ostmann Schirmung 2000  <b>Schadstoff erfassung mit neuartigen Sensoren</b>	0 Punkte
Viktor Bezugly Life Science Inkubator  <b>LSI-SmartNanotubes</b>	Platz 4 (7 Punkte)	Axel Pätzold FusionSystems GmbH  <b>Erfassen von Bewegungsprofile von Menschen</b>	Platz 3 (8 Punkte)
Michael Eichhorst CWM GmbH  <b>Zuverlässigkeitssanalysen im Mikro- und Makrobereich</b>	0 Punkte	Holger Splitt Fabrik-ID GmbH  <b>Sensoren in der Produktion</b>	2 Punkte
Peter Frach Fraunhofer FEP  <b>Micro-Energy Harvesting with Piezoelectric Films</b>	2 Punkte	Uwe Vogel Fraunhofer FEP  <b>O/LED&amp;O/PD-on-Silicon für multispektrale und bildgebende Sensoren</b>	3 Punkte
Peter Frach Fraunhofer FEP  <b>Electrically Insulating, Thermally Conducting and Barrier Coatings</b>	2 Punkte	Mario Neugebauer eemtn / WHZ  <b>Hardwareplattform für Datenbrillen</b>	4 Punkte
Wulf Grählert Fraunhofer IWS  <b>HYPERSPEKTRALE BILDGEBUNG (HSI): SEHEN IN (VIEL) MEHR DIMENSIONEN</b>	3 Punkte	Andrea Gruhler Eldev  <b>Die Batterie als Sensor</b>	1 Punkt
Hannes Klumbies FHR  <b>Herstellung von Sensoren mit Dünnschichttechnik</b>	4 Punkte	Yvonne Joseph TU Bergakademie Freiberg  <b>Nano Sensorik</b>	Platz 1 (13 Punkte)
Malgorzata Kopycinska-Müller Fraunhofer IKTS  <b>Nanomechanical characterization of thin films with AFAM method</b>	0 Punkte	Holger Neubert Fraunhofer IKTS  <b>Technologien für piezokeramische Komponenten</b>	2 Punkte